

激 光 文 摘

1986 №14.

(主题索引)

一九八六 总第十四集

目 录

A..... (1)

ā 阿 钶

āi 癌

ān 安 氨

āo 凹

B.....

bā

bá

bái 白

bǎi 摆

bān 斑

bǎn 板

bàn 半

bàng 棒

bāo 包 胞

bǎo 保 饱

bào 爆

bēi 悲

bèi 背 倍 钡

běn 本 苯

bèng 泵

bǐ 比

bì 铋

biān 边 编

biàn 变

biāo 标

biǎo 表

bǐng 丙

bìng 并 病

bō 波 玻

bō 箔 薄

bù 部 不 钬 布

C..... (14)

cái 材

cǎi 彩

cān 参

cán 残

cè 测 侧

céng 层

chā 差 插

chāi 柴

chān 掺

cháng 长 常

chǎng 场 敞

chāo 超

chén 沉

chén 衬

chéng 成 程

chí 持 池 弛 迟

chǐ 齿 尺

chōng 充 冲

chóng 重

chōu 抽

chóu 稠 畴

chòu 臭

chū 初

chǔ 储

chù 处 触

chuān 氙

chuán 传 船

chuàn 串

chuāng 窗

cí 磁

cì 次

cóng 从

cū 粗

cù 猝

cūi 催

cùi 翠

cún 存

cuò 错

D.....(28)

dà	大
dài	带 代
dān	单
dàn	氮
dāo	刀 氘
dǎo	导
dào	倒 道
dé	德
dēng	灯
děng	等
dī	低
dǐ	底
dì	递 地 第 碇 締
diǎn	点 碘
diàn	电 淀
dié	迭
dìng	定
dīu	铥
dōng	东
dòng	动
dū	读 独
dù	度 渡 镀
duān	端
duǎn	短
duàn	断
duī	堆
duì	对
duō	多
duǒ	躲
duò	惰

E.....(51)

e	俄
è	恶 噁
ēn	萼
ěr	耳 铒
èr	二

F.....(53)

fā	发
fǎ	法 珐
fán	钒
fǎn	反
fàn	范

fāng	方 芳
fáng	防
fǎng	纺
fàng	放
fēi	非 菲 飞
fèi	费
fēn	分
fěn	粉
fēng	丰 风 封
fū	夫
fú	辐 伏 符 弗 氟 浮
fǔ	腐 辅
fù	复 傅 副 附 负 赋

G.....(67)

gā	钆
gài	钙
gān	干
gǎn	感
gāng	钢
gāo	高
gào	锆
gè	镅 隔
gè	各 铬 格
gēn	跟
gōng	官 工 功 公
gǒng	汞
gòng	共
gōu	沟
gū	孤
gǔ	钴
gù	故 固
guāi	拐
guǎn	管
guàn	惯
guāng	光
guǎng	广
guǐ	鬼
guēn	滚
guī	规 珪
guò	过

H.....(106)

hā	哈
hǎi	海
hài	亥 氦

léng 棱
lěng 冷
lí 离 黎
lǐ 里 理 锂
lì 立 历 粒 利
liān 联 连
liàn 链
liǎng 两 量
liàng 亮 量
liè 列
líe 邻
lín 磷 林 临
líng 零 灵
liú 流 硫
liù 六
lòu 漏
lǔ 卤 录
lù 陆 录 绿
lǚ 滤 氯 绿
lūè 掠
lún 轮
luó 螺 罗 罗

M.....(161)

mǎ 马
mái 埋
mài 迈 脉
màn 曼 漫 慢
máng 盲
máo 毛
méi 煤 镁
měi 美 镁
mén 门
měng 锰
mí 弥 迷
mǐ 米
mì 密
miǎn 免
miàn 面
miào 瞄 敏
mǐn 敏
míng 明 膜
mō 模 膜
mò 末 莫
mù 目

N.....(166)

nà 钠 纳
nǎi 氛
nài 萘 耐
nǎo 脑
nán 难
nèi 内 能
nèng 能
ní 泥
nì 逆
niào 尿
nián 年
niè 镍
níng 凝
niú 牛
niǔ 扭
nóng 农 浓
nǚ 女 女

O.....(171)

ōu 欧
ǒu 耦 偶

P.....(172)

pá 爬
pāi 拍
pài 派
pàn 判
páng 旁
pāo 抛
pào 泡
pèi 配
pēn 喷
péng 膨 棚 彭
pèng 碰
pí 皮 敏
pǐ 匹
piān 偏
pián 脾
piàn 片
piāo 漂
piào 嘌
pīn 拼 贫
pín 频 贫
pǐn 品

píng 平 瓶
pō 泊
pò 破 珀
pú 葡
pǔ 普 谱

Q.....(180)

qí 漆
qí 奇 齐
qǐ 起
qì 气 汽 契
qián 铅 千 迁
qián 前 潜
qiǎn 浅
qiāng 腔
qiāng 强
qiǎng 羟 切
qiè 切
qīng 青 倾 轻 氢
qiú 球
qū 区 驱 曲
qǔ 取
qù 去
quán 全
quē 缺
qūn 群

R.....(187)

rán 燃
rǎn 染
rǎo 扰
rè 若
rè 热
rén 人
rèn 人 初
rì 日
róng 溶 熔
rú 儒
rǔ 乳
rù 入
ruǎn 软
ruì 锐 瑞
ruò 弱

S.....(192)

sān 三
sǎn 散 伞
sǎo 扫
sè 色 塞 铯
sēn 森
shā 杀
shāi 筛 删
shān 栅 删
shǎn 闪
shāng 商 熵 伤
shàng 上
shāo 烧
shè 设 摄 射
shēn 设 伸 深 渗
shèn 甚
shēng 声 生
shèng 剩
shī 锏 湿 失
shí 时 食 拾 石 实 识
shǐ 史 矢
shì 视 世 试 室
shōu 收 守
shǒu 守
shòu 寿 受
shǒu 手
shū 输 书
shù 树 数 束
shuāi 衰
shuǐ 水
shùn 瞬
shuāng 竣
sī 斯
sì 似
sū 苏
sù 塑 速
suàn 算
suí 随 隧
sǔn 损
suǒ 锁

T.....(126)

tā 铊 塌
tái 台
tài 太 态 钛

tán 弹
tǎn 钽
tàn 探 碳
tāng 汤
táng 糖 饴
tàng 烫
táo 陶
tè 特
tī 梯
tí 提
tiān 天
tiáo 条 调
tiào 跳
tiě 铁
tōng 通
tóng 同 铜
tǒng 统
tóu 投
tòu 透
tū 凸
tú 图 涂
tuān 湍
tuì 退
tuō 托
uó 陀
uǒ 橢
tuò 拓

U.....(228)

V.....(228)

W.....(228)

wài 外
wān 弯
wǎn 碗
wàn 万
wǎng 网
wàng 望
wēi 微
wéi 唯 维
wěi 伪 尾
wèi 未 胃 位 卫

wēn 温
wén 文 纹
wěn 稳
wō 涡
wò 沃
wū 污
wú 无
wǔ 武
wù 误 戊 雾 物

X.....(235)

xī 硒 吸 稀
xì 系 细
xiá 狭
xiān 氙 先 纤
xián 弦 显
xiàn 现 陷 限 线
xiāng 相 香 象 像
xiàng 相 向 象 像
xiāo 肖 消 硝
xiǎo 小
xiào 效
xié 楔 谐 协 斜
xiè 泄
xīn 铎 新
xìn 芯 信

(xíng) 星

xíng 形 行
xíng 性
xiū 修 休
xiù 臭 溴
xū 虚
xù 序
xuán 旋 悬
xuǎn 选
xuě 雪
xuè 血
xún 循

Y.....(249)

yā 压 牙
yà 亚 氩
yān 烟

yán 颜 延 岩
 yǎn 掩 眼 衍
 yǎng 氧
 yàng 样
 yáo 遥
 yě 冶
 yè 液 叶
 yī 一 医
 yí 遗 仪 移
 yǐ 乙 钇
 yì 抑 异 易 译
 yīn 阴
 yín 银
 yǐn 引 隐
 yìn 印
 yíng 荧
 yīng 影
 yīng 应 硬
 yòng 用
 yǒng 永
 yōu 优
 yóu 邮 油 铀
 yǒu 有 铀
 yú 余 宇 语 娱
 yǔ 宇
 yù 阈 预 愈
 yuán 原 源 圆
 yuǎn 远
 yuē 约
 yuè 跃 阅
 yùn 运

Z.....(261)

zá 杂
 zài 载 再
 zàn 暂
 zào 噪
 zēng 增
 zhá 闸
 zhǎi 窄

zhān 粘 沾
 zhǎn 斩 展
 zhàn 占
 zhāng 章 张
 zháo 着
 zhào 照
 zhé 折
 zhě 错 褶
 zhēn 真 针
 zhěn 诊
 zhèn 振 阵
 zhēng 蒸
 zhěng 整
 zhèng 正 政
 zhī 支 织
 zhí 直 植
 zhǐ 止 指
 zhì 致 智 质 制 冶 置 滞
 zhōng 中 终
 zhǒng 肿
 zhòng 仲 重
 zhōu 周 粥
 zhóu 轴
 zhū 猪
 zhǔ 主
 zhù 注 柱 驻
 zhuān 钻
 zhuǎn 转
 zhuāng 装
 zhuī 锥 追
 zhǔn 准
 zhuó 浊
 zǐ 齿 此
 zǐ 紫 子
 zì 自 字
 zōng 综
 zǒng 总
 zòng 纵
 zǔ 阻 组
 zuì 最
 zuó 作
 zuò 座

A

阿 氮 暗 凹 奥

- α 粒子测量
862283
- α 粒子诊断
862284
- ADP机械振动
864187
- AgGaSe₂
864196
- AgGaS₂黄铜矿
865017
- Ag⁺交换波导
864457
- AlG:Nd³⁺激光器
860192
- Alexandrite激光器
861489
- Al_xGa_{1-x}As
861427
- AlGaAs
864182
- AlGaAs超发光二极管
862604
- AlGaAs二极管激光器
866263
- AlGaAs二极管寿命测试
862627
- AlGaAs固溶体
863828
- Al_xGa_{1-x}As光灵敏度
861427
- AlGaAs基体
861438
- AlGaAs激光材料
863940
- AlGaAs激光二极管
860258 863849
- AlGaAs激光器
860211 860259 863887 865080 866238
866280 866283
- (AlGa)As激光器
860280
- Al_xGa_{1-x}As激光器
861414
- AlGaAs量子激光器
860276
- AlGaAs量子阱激光器
865068
- AlGaAs生长
860280
- AlGaAs条形激光器
865067
- AlGaAs相控阵列
862609
- AlGaAs掩埋层
866288
- AlGaAs掩埋多量子阱激光器
864001
- AlGaAs折射率导波激光器
862609
- AlGaAs注入激光器
862678
- AlGaAs/GaAs
865683
- AlGaAs/GaAs波导
867104
- AlGaAs/GaAs超晶格
864114
- AlGaAs/GaAs激光二极管
862588
- (Al, Ga)As激光感生缺陷
863957
- AlGaAs/GaAs激光器
863950 863954 866246
- AlGaAs/GaAs量子阱激光器
862584 862594 863851
- Al_yGa_{1-y}As-Al_xGa_{1-x}As激光器
860286
- AlGaInP激光器
862624 865046
- AlGaInP双异质结激光器
863857
- Al₂O₃光波导

- 860808
 Al_2O_3 色心
 863829
 $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{Ti}$ 激光器
 862543
 $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{Ti}^{3+}$ 激光器
 865021
 AM/FM光学信号
 861630
 AND门
 866846
 Antares光学系统
 861574
 Antares系统
 862747
 $\text{A}'\Pi$ 电子态
 867208
 $\text{A}^2\Pi_u$ 态表征法
 867188
 ArF激光
 861124
 ArF激光器
 860125 860343 866667
 ArF激光器动力学
 866129
 Ar_2F 速率常数
 865221
 ArF准分子
 861265
 ArF准分子激光器
 860083
 Ar-He火花放电
 862476
 Ar⁺激光
 860949, 862370
 Ar⁺激光器
 860150 860992 861065 862702 864707
 864712 867396
 Ar³⁺激光器
 861279
 Ar⁺激光扫描
 861004
 Ar激光止血
 867397
 Ar离子激光器
 866159
- Ar⁺离子激光器
 864675
 Ar⁺离子精细结构观测
 867200
 Ar中激光击穿
 861311
 ARMA模式
 865518
 Ar原子
 864961
 AsK外差系统
 860242
 As_2O_3 玻璃
 860185
 As-S玻璃光纤
 861899 861937
 Au-Ga合金膜
 863089
 阿达玛变换
 865526 865533
 阿达玛矩阵
 865526
 氨的费米耦合
 863358
 氨-氨激光器
 862517
 氨基酸衍生物
 865200
 氨激光器
 866175
 氨离子高分辨率
 863346
 暗场照明
 86412
 暗电流特性
 864118
 暗线缺陷
 863940
 凹面镜反射
 861835
 凹面镜型
 862802
 凹陷部份测量
 863066
 奥林匹克运动会光纤网络
 862025 862031

B

靶, 白, 铂, 摆, 斑, 板, 半, 棒, 包, 饱, 保, 爆, 贝, 背, 倍, 钡, 被, 本, 第, 泵,
比, 铋, 边, 编, 变, 标, 表, 丙, 并, 波, 玻, 箔, 薄, 部, 不, 钷, 布。

 β -BaB₂O₄晶体

865271

 β 射线电离径迹

862882

BaBr振动分布

863454

Balmer系染料激光器

861461

BaTiO₃晶体

860640

BaTiO₃自泵浦

865348

BDN染料

860109

BeAl₂O₄:Cr³⁺激光器

864994

BeAl₂O₄:Ti³⁺激光器

866225

BeO的用途

862759

BK7玻璃

866896

Bi₁₂SiO₂₀

860566 860655 864787

Bi₁₂SiO₂₀放大器

860179

Bi₁₂BiO₂₀晶体

860713 862177 865326 865335 865434

Blumlein电路

862519

Blumlein放电

863674

Br激光器

862728

BrNO光致离解

862704

Brodatz图象集

864274

BSN:Ce晶体

866579

B³ Σ_u^- 荧光

860987

B² Π_u 荧光

860987

靶标杀伤

867112

靶参量

864149

靶等离子体

865977

靶电势变化

866569

靶密度

861554

靶平衡充电

861586

靶探测

864318

靶位置估算

864263

靶位置探测

862316

靶照明

860080 861544

靶自动校准

860573

白光成象

866658

白光处理技术

860611 864368

白光处理器

862981

白光全息术

864246

白光图像处理

862947

白光再现全息图

864230
白噪声
861758
铂和钯混合物单晶
863431
摆动场
864068
摆动场模型
860396
摆动器
860395 861523 862733 864076 865148
866356
摆动器波长
863494
摆动器振荡实验
861498
斑纹结构
862442
斑纹全息图
865435
板型光波导
864195
半导体
862823 864181 865078 866294 866545
半导体泵浦
861378
半导体标准具
866933
半导体表面周期结构
863997
半导体波导
860753
半导体波导管
866905 866906
半导体薄膜激光器
863967 866261
半导体材料
861411 865192 866309
半导体材料含氧量测量
863513
半导体冲击电离
866565
半导体处理
865008
半导体等离子体
862261

半导体电流弧
861433
半导体电气开关
865202
半导体二极管激光器
860252 861420 865071
半导体发光装置
863986
半导体发射装置
863987
半导体分层蒸发
861433
半导体复合发射
866293
半导体干涉激光器
860960
半导体光波导
861905
半导体光电导率
861426
半导体光电子电路
866903
半导体光源
861597 866991
半导体光学器件
863269
半导体光学特性
860296
半导体红外辐射
867298
半导体激光波长
866235
半导体激光波长控制
864003
半导体激光材料
866311
半导体激光动态特性
863906
半导体激光二极管
860286 861424 863196 863969 863970
半导体激光放大器
861396 863907 863908 863909
半导体激光功率特性
863855
半导体激光合金化
865091

半导体激光理论

866277

半导体激光脉冲

865741 864193

半导体激光器

860029 860210 860215 860221 860223
 860228 860239 860241 860242 860246
 860251 860254 860259 860262 860269
 860283 860291 860298 860302 860309
 860324 860328 860418 860442 860463
 860648 860712 860779 860793 860807
 860905 860907 861115 861386 861387
 861390 861391 861406 861407 861757
 861952 861958 862089 862574 862575
 862581 862585 862595 862597 862602
 862605 862610 862613 862616 862618
 862626 862631 862632 862638 862640
 862644 862645 862646 862652 862654
 862655 862656 862659 862661 862665
 862666 862667 862669 862671 862679
 862680 862681 862682 862685 862687
 862688 862689 863865 863866 863869
 863871 863872 863891 863899 863903
 863904 863922 863923 863931 863932
 863935 863945 863963 863965 863981
 863983 863984 863989 863990 863992
 863993 863994 863995 864182 864183
 864433 864481 864621 864695 865036
 865042 865048 865061 865063 865065
 865070 865080 865094 865095 865097
 865098 865099 865100 865102 865103
 865104 865105 865109 865110 865111
 866255 866257 866260 866265 866267
 866271 866275 866287 866298 866301
 866306 866308

半导体激光器

866312 866313 866315 866317 866321
 866322 866975 867026 867033 897060
 867063 867079 867081 867088 867142
 867160 867175 867298 867320

半导体激光器电源

861435

半导体激光器聚焦特性

862585

半导体激光器密封

862644

半导体激光器谱线增宽机制

863307

半导体激光器调频

861405

半导体激光器线宽

861409 863880 863889

半导体激光器相干性

862585

半导体激光器元件

865106 865107 865108

半导体激光器阵列

860249 860270 860297

半导体激光器制造

865105

半导体激光全息照相

863078

半导体激光器稳定性

863933

半导体激光线宽

866253 866274 866303

半导体激光源

865082 866998

半导体激光阵列

862638 863951 866314

半导体激光振荡器

861400

半导体激光组件

866318

半导体激光装置

865101

半导体激光纵模

862574

半导体晶体

866302

半导体开关

861877 860096

半导体喇曼激光器

863964

半导体器件

861888

半导体器件加工装置

863546

半导体强激光

863941

半导体缺陷

866373

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 半导体双稳元件 | 保持偏振光纤 |
| 861647 | 861972 862020 |
| 半导体双稳元件振荡 | 饱和参数 |
| 861647 | 860502 |
| 半导体条形激光器 | 饱和参数 |
| 863855 | 862829 863702 |
| 半导体调谐电流 | 饱和放大 |
| 863958 | 864958 |
| 半导体振荡器 | 饱和放大器 |
| 865090 | 863076 |
| 半导体注入式激光器 | 饱和光谱学 |
| 863980 866249 | 863369 |
| 半解析表式 | 饱和介质 |
| 861487 | 866561 |
| 半经典理论 | 饱和强度 |
| 862721 863535 866272 | 866114 |
| 半连续熔化 | 饱和碳氢化合物 |
| 865019 | 863393 |
| 半量子化理论 | 饱和吸收 |
| 861670 | 860109 864660 866333 866533 |
| 半模糊法 | 饱和吸收介质 |
| 866757 | 865913 |
| 半球形反射器 | 饱和吸收体 |
| 863580 | 860164 866338 |
| 半色调再现法 | 饱和吸收体SF ₆ |
| 866466 | 864927 |
| 半调色方法 | 饱和吸收选模 |
| 866692 | 862447 |
| 棒形码扫描 | 饱和效应 |
| 864327 | 862722 866126 866535 |
| 棒状透镜 | 饱和增益 |
| 865817 | 866333 |
| 包层 | 报警系统 |
| 864531 864557 864560 | 866632 |
| 包层材料 | 爆聚等离子体 |
| 862066 | 865966 |
| 包层除去法 | 贝叶斯平滑算法 |
| 862070 | 865536 |
| 包迹孤子传播 | 贝叶斯方法 |
| 866956 | 865550 |
| 包络线耦合 | 贝叶斯平滑化算法 |
| 862085 | 866720 |
| 包有涂层的光纤 | 背景辐射 |
| 865814 | 866343 |
| 保持偏振光纤 | 背景条纹消除法 |
| 861604 | 865426 |

倍频碘激光系统

861559

倍频辐射

866898

倍频器

861580

倍频振荡

860200

倍增管

860610

钡滴激光蒸发电离机制

862240

钡离子变量

862279

钡原子激发态

863299

钡原子蒸汽激光器

860367

钡蒸汽

861639

钡蒸汽谱

862429

钡振子强度

863388

被动锁模

861334 861386 861622 861625 862550

863789 863809 864016 864105 864182

865156 866141 866337 866463

被动锁模激光器

861615 866438

被动锁模技术

865134

被动锁模氩激光器

862459

被动模同步激光器

864024

被动Q开关

864923

被动调Q

862460

本机振荡器

862284

本征硅

866450

本征模

864089

本征态存储器

866865

本征线形

862616

苯胺激光谱

867189

苯的多光子电离

865942

苯光电离

866517

苯基四氮杂苯

863352

苯三通道衰变

863323

苯乙烯基8/苯乙烯基9染料

861457

泵浦饱和

864175

泵浦波

864219

泵浦波长调谐

864169

泵浦场

860588 862218

泵浦灯触发

861579

泵浦电流

862657

泵浦光束

862755

泵浦功率

866125 866338

泵浦过程模型

861276

泵浦激光

860097

泵浦激光波长

866336

泵浦激光器

860539 862734

泵浦结构

860526 860527

泵浦脉冲场

866582

泵浦腔

864992

泵浦四波波前反转	边界信号消除
865369	866787
泵浦-探测吸收测量	边模
861780	864204
泵浦特性	边缘发光二极管
861321	863150
泵浦相共轭	边绝光滑算法
865348	865596
泵浦效率	边缘检测
864884	864345 865591 866747
泵浦源	边缘检测技术
866362	865578
比辐射率测量	边缘匹配法
863512	865642
比能量特性	编程激光字符
864959	864421
比配液相互作用	编码
864190	860604 860611 860622 860661 860664
比输出能量	860626 860632 860673 860678 860690
861295	860693 860694 860707 860717 864527
比特误差分析	编码多色图象
862097	865507
比特误差率估计	编码黑白图象
861948	865507
闭合回路纤维光学陀螺仪	编码技术
863555	865539
闭合平面曲线	编码脉冲
864310	864154
闭路光纤干涉仪	编码器
865820	860727 865522
闭耦合腔	编码设计
864884	863007
闭循环自持放电	编码数据存储
863712	866841
边带放大	编码系统
861698	864295
边带抑制	编码像素树
864070	865507
边发射	编码信息
862122	865520
边发射二极管	变换编码
863877	864310 865533
边界层影响	变换传输
861275	862950 862951
边界模	变换矩阵
866891	861203 866967

变换树编码法	866774	表面电磁波散射	863664
变间距光栅	864880	表面发射结GaAlAs/GaAs激光器	863918
变色滤光片	864972	表面放电	863483 864150 866170
变数相邻序列	866712	表面分类	865546
标准反射镜	865299	表面分子吸附	860205
标准具	860177 860534 860793 865549	表面复合系数	865245
	866423	表面光学系统	861572
标准衰减器	862171	表面极化声子	861369 864195
标准转换器	861308	表面偏振	863121
标号设计	865608	表面破坏	866826
标记特征分析	866872	表面起伏光谱学	860955
表面波	860606 861895 867306	表皮色素	863606
表面波衍射辐射	863137	表面声波	861405 864133 864408 866950
表面粗糙度	861909	表面时间演变	866540
表面粗糙度测量	861085	表面微探针	866529
表面处理装置	863583	表面研究用光谱术	863569
表面等离子激元波	864198	表面增强	861687 864206
表面等离子体	865979	表面增强喇曼散射	863302
表面等离子体波	862768	表面阻抗	863639
表面等离子体各态形成	862294	丙烷气体	861982
表面电磁波	863670	并联光学积分器	865686
表面电磁波谱学	863374	并行处理器	863041
		并行递归算法	865489

- 并行邻域运算新方法
865406
- 并行模拟处理器
866754
- 并行数字处理器
865483
- 并行图象处理
864371
- 并行运算
864271
- 波包运动
861664
- 波长编码
861808
- 波长测定
864008
- 波长测量
866372
- 波长多路传输
862118
- 波长分辨光谱学
862861
- 波长分割
860922 861756 864487
- 波长分割多路传输
865867
- 波长分割多路转换
863028
- 波长分离法
860878
- 波长计
860426 862761 865176 865215 866368
- 波长绝对测量
862834
- 波长可变元件
866309
- 波长可控装置
866412
- 波长可调性
862645
- 波长起伏
863868
- 波长色散测量
866101
- 波长调节装置
864138
- 波长调谐
861267
- 波长稳定器
862669
- 波长响应开关
865796
- 波长选择
862769
- 波长选择耦合
861968
- 波长选择性
864070
- 波长转换技术
866537
- 波场
866816
- 波场结构
865664
- 波形测量
866441
- 波带片分析
864327
- 波带片干涉仪
865189
- 波导
860246 860282 860318 860731 864432
865690
- 波导波传播效应
865711
- 波导材料
860753 864537
- 波导CO₂激光频率稳定
863772
- 波导CO₂激光器
862497 862520 863742 864941 866124
- 波导CO激光器
861306
- 波导传播
863296
- 波导传输
863122
- 波导多模结构
863120
- 波导端面粗糙度
865257
- 波导方程